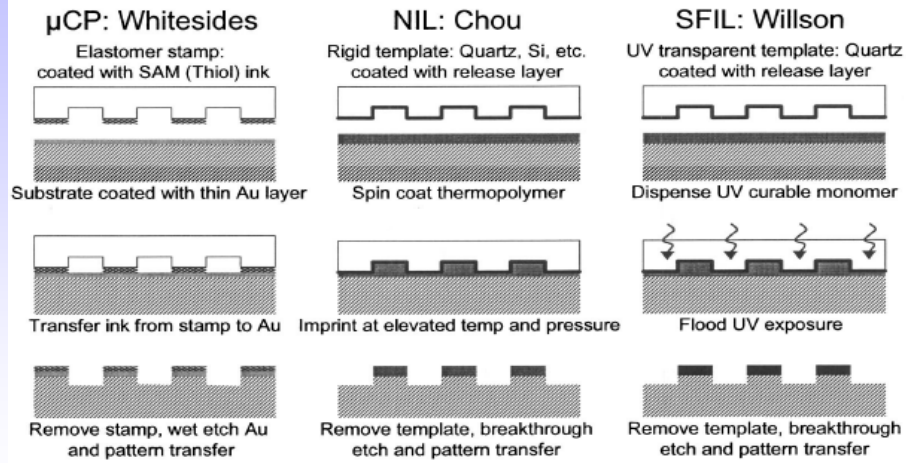


As três Técnicas Principais de Nanoimpressão



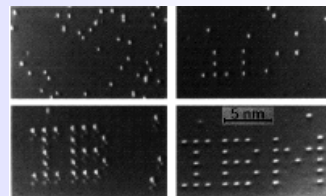
Prof. A.C. Seabra

Processos Avançados de Microeletrônica

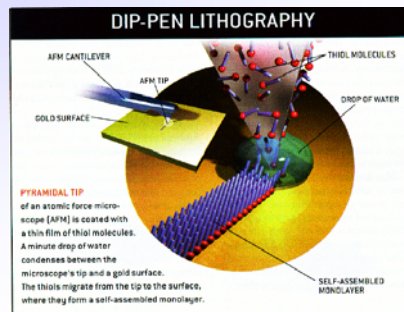
2015 15

Litografia por Varredura de Sonda

- AFM, STM (Eigler, 1990)
 - Arraste
 - Pinçagem
 - Exposição
 - Dip-pen



(Mirkin, 1999)



Prof. A.C. Seabra

Processos Avançados de Microeletrônica

2015 16